



Zamawiający:

**Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
tel./fax (0 22) 55 32 213
REGON 000001258**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
dostawę elementów układu do fotolitografii („Mask Alignera” wraz z wyposażeniem)
Nr postępowania: WF-37-76/06**

SPROSTOWANIE NR 1

Zamawiający wprowadza poprawki.

§1

Zamawiający postanowił zmienić art. 3 §1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

- „(...)
- Naświetlanie w zakresie UV300 (280-350nm) [wiersz 20] (zamiast „Naświetlanie w zakresie UV300 (280-350nm) lub UV400 (350-450nm)”)
(...)
- Oferowany sprzęt powinien być nowy lub kompletnie odnowiony i nie może być starszy niż z 1995 roku [wiersz 28] (zamiast „Oferowany sprzęt nie może być starszy niż z 2001 roku.”)
(...).”

§2

Zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa z dniem 16.02.2007 o godz. 11.30

Termin otwarcia oferta: 16.02.2007 o godz. 12.00

§3

W związku ze zmianą terminu otwarcia i składania ofert zostaje zmieniony Art. 13 ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany jak w art. 1 niniejszej SIWZ (tj. Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa)

***Zamawiający: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
dostawę elementów układu do fotolitografii („Mask Alignera” wraz z wyposażeniem)***

Nr: WF-37-76/06

Nie otwierać przed 16 lutym 2007, przed godz. 12.00

(...)"

Pozostałe punkty SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe SPROSTOWANIE NR 1 stanowi integralną częścią SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI UW

prof. dr hab. Jan Bartelski